

13:00~ 受付

大会議室

13:30~ オープニングセレモニー

大会議室

■挨拶

東濃四試験研究機関協議会 会長 水野 正敏

名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター長 小澤 正邦

13:40~ 成果発表会

大会議室

名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター

「セラミックス基盤工学研究センターの  
研究活動報告」

石澤 伸夫・太田 敏孝・小澤 正邦・藤 正督・井田 隆・安達 信泰  
(名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター)

14:40~ 休憩とポスターセッション

(小ホール)

15:00~

東濃四試験研究機関協議会研究会  
「四試の依頼試験とトピックス」

( )

岐阜県セラミックス研究所  
「旧岐阜県陶磁器試験場参考品の紹介」

( )

土岐市立陶磁器試験場  
「陶磁器のマイクロ波焼成」

( )

瑞浪市窯業技術研究所  
「3Dスキャナーを利用した瑞浪土人形制作」

( )

15:40~ 休憩とポスターセッション

(小ホール)

16:00~ 特別講演会

大会議室

演題

「中国商標の現状と  
攻撃・防御策について」

講師 谷尾 唱一氏  
(特許業務法人オンド国際特許事務所 理事)

17:15~ 交流会

ととや

〈主催〉

東濃四試験研究機関協議会

岐阜県セラミックス研究所

多治見市陶磁器意匠研究所

瑞浪市窯業技術研究所

土岐市立陶磁器試験場

名古屋工業大学セラミックス  
基盤工学研究センター